(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平8-166401

(43)公開日 平成8年(1996)6月25日

(51) Int. C1. 6

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G 0 1 P 15/09

H O 1 L 29/84

Α

41/09

HO1L 41/08

U

審査請求 未請求 請求項の数3

(全6頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平6-307442

(71)出願人 000006231

(72)発明者 多保田 純

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(72)発明者 宇波 俊彦

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

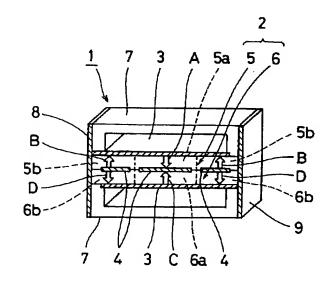
(72) 発明者 井上 二郎

(54) 【発明の名称】圧電体素子及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】同一面に対する2度にわたっての電極形成を行 う必要がなく、製造時に要する手間の削減を図ることが できる圧電体素子及びその製造方法を提供する。

【構成】本発明に係る圧電体素子1は、矩形平板状を有 する圧電セラミックス体2の内部には長手方向に沿う中 央位置及び端部位置ごとに分離して配置された内部電極 4が形成され、かつ、圧電セラミックス体2の主表面上 には信号取出電極3がそれぞれ形成されている一方、内 部電極4を介して互いに対向する圧電セラミックス体2 の長手方向に沿う中央部5a,6a及び端部5b,6b の各々は厚み方向に沿って異なる向きごとに分極処理さ れていることを特徴とする。



OL

平成6年(1994)12月12日

株式会社村田製作所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(74)代理人 弁理士 岡田 和秀

【特許請求の範囲】

【請求項1】 矩形平板状を有する圧電セラミックス体の内部には長手方向に沿う中央位置及び端部位置ごとに分離して配置された内部電極が形成され、かつ、圧電セラミックス体の主表面上には信号取出電極がそれぞれ形成されている一方、内部電極を介して互いに対向する圧電セラミックス体の長手方向に沿う中央部及び端部の各々は厚み方向に沿って異なる向きごとに分極処理されていることを特徴とする圧電体素子。

1

【請求項2】 圧電セラミックスからなる矩形平板状の 10 グリーンシートを2枚用意した後、一方側のグリーンシートにおける一面上の長手方向に沿う中央位置及び端部位置ごとに導電ペーストを塗布して内部電極パターンの各々を形成する工程と、内部電極パターンが形成されたグリーンシートの一面上に他方側のグリーンシートの一面を重ね合わせた後、焼成処理によって圧電セラミックス体の主表面上に導電ペーストを塗布したうえでの焼き付け処理によって信号取出電極を形成する工程と、信号取出電極及び内部電極の各々を用いたうえで圧電セラミックス体の中央部及び端部それぞれの分極処理を行う工程とを含んでいることを特徴とする請求項1に記載した圧電体素子の製造方法。

【請求項3】 焼成済みとなった矩形平板状の圧電セラミックス板を2枚用意した後、各圧電セラミックス板における一面上の長手方向に沿う中央位置及び端部位置ごとに導電ペーストを塗布して内部電極パターンの各々を形成し、かつ、各圧電セラミックス板の他面上に導電ペーストを塗布して信号取出電極パターンを形成したうえでの焼き付け処理によって内部電極及び信号取出電極を形成する工程と、信号取出電極及び内部電極の各々を用いたうえで各圧電セラミックス板の中央部及び端部それぞれの分極処理を行う工程と、内部電極が形成された圧電セラミックス板の一面同士を接着する工程とを含んでいることを特徴とする請求項1に記載した圧電体素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、加速度センサを構成する際に使用される圧電体素子及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来から、衝撃検出用などとして使用される加速度センサのうちには圧電体素子を組み込んで構成されたものがあり、これら圧電体素子のうちには図5で示すようなバイモルフ構造を有するものがある。すなわち、この圧電体素子20は、主表面上それぞれに信号取出電極21が形成され、かつ、これら信号取出電極21と平行する内部電極22が埋設された矩形平板状の圧電セラミックス体23を具備したものであり、信号取出50

電極21の各々は、圧電セラミックス体23の長手方向 に沿う中央位置及び端部位置ごとに分離して配置された .3つずつの表面電極24と、これらの表面電極24を一 括して覆う接続電極25とから構成されている。

【0003】そして、これら信号取出電極21のうちの一方側(図では、上側)は圧電セラミックス体23の一方側外端面(図では、左側)にまで延出される一方、他方側(図では、下側)の信号取出電極21は他方側外端面(図では、右側)にまで延出されている。また、内部電極22を挟んで対向することによって圧電セラミックス領域26,27年れぞれの長手方向は3つずつの部分ごと、つまりに正式が変化する境界線を介したうえでの中央部26a,27aと端部26b,27bとに区分されており、中央部26a,27aと端部26b,27bとの各々は厚み方向に沿って互いに異なる向きとなるよう内部電極24を用いたうえで分極処理されている。

【0004】すなわち、ここでのセラミックス領域26を構成する中央部26a及び端部26bの各々は互いに異なる分極の向きA、Bを有しており、セラミックス領域27を構成する中央部27a及び端部27bの各々も互いに異なる分極の向きC、Dを有している。そして、この際、例えば、中央部26a、27aの各々における分極の向きA及びCは近ずきあう内向きとされており、また、端部26b、27bの各々における分極の向きB及びDは互いに遠ざかりあう外向きとされている。

【0005】さらに、この圧電体素子20の長手方向に 沿う両端縁は側面視「コ」字形状となった一対の挟持枠 体28によって固定支持されており、圧電セラミックス 体23の主表面上に形成された信号取出電極21の各々 は圧電セラミックス体23及び挟持枠体28の互いに異 なる外端面上に形成された外部引出電極29,30の各 々に対して接続されている。

【0006】なお、このような構成とされた圧電体素子20を使用するのは、以下のような理由に基づいている。すなわち、この圧電体素子20に対して加速度が作用した場合には、圧電セラミックス体23を構成するとうミックス領域26,27もが慣性力の作用によって変形することになり、この際における各部26a,27a,26b,27bに伴って生じた引張応力もしくは圧縮応力を受ける。そこで、これらの各部26a,27a,26b,27bにおいては、各々の分極の向きイントと受けた応力との相乗効果によって電荷発生量が増大することになり、圧電体素子20の全体における電荷発生量が増大することになり、圧電体素子20の全体における電荷発生量が増大する結果、加速度センサの検出感度が向上するという利点が得られるのである。

[0007]

40

【発明が解決しようとする課題】ところで、前記従来例

に係る圧電体素子20の製造に際しては、圧電セラミックス体23を構成するセラミックス領域26,27の中央部26a,27a及び端部26b,27bそれぞれに対する分極処理を実行する必要上、互いに分離して配置された3つずつの表面電極24を予め圧電セラミックス体23の主表面上それぞれに形成したうえ、分極処理の完了した後工程において表面電極24を一括的に覆う接続電極25を形成して信号取出電極21を構成することが行われていた。

【0008】しかしながら、このような製造方法を採用 10 したのでは、圧電セラミックス体23の主表面上に対する電極形成を2度にわたって行う必要があることから手間を要するばかりか、表面電極24及び接続電極25間における接続安定性の確保が困難となったり、加熱に伴う脱分極が生じることにもなりかねなかった。また、これらの不都合を避けるためには、例えば、導電ペーストの焼き付け処理によって表面電極24を形成したうえで接続電極25をスパッタリング処理によって形成するというような製造方法を採用しなければならず、これでは製造時に要する手間及び設備コストの増大を招いてしま 20 うことになる。

【0009】本発明は、従来例の不都合に鑑みて創案されたものであって、同一面に対する2度にわたっての電極形成を行う必要がなく、製造時に要する手間の削減を図ることができる圧電体素子及びその製造方法の提供を目的としている。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明に係る圧電体素子は、矩形平板状を有する圧電セラミックス体の内部には長手方向に沿う中央位置及び端部位置ごとに分離して配 30 置された内部電極が形成され、かつ、圧電セラミックス体の主表面上には信号取出電極がそれぞれ形成されている一方、内部電極を介して互いに対向する圧電セラミックス体の長手方向に沿う中央部及び端部の各々は厚み方向に沿って異なる向きごとに分極処理されていることを特徴とするものである。

【0011】そして、本発明に係る第1の製造方法は、 圧電セラミックスからなる矩形平板状のグリーンシート を2枚用意した後、一方側のグリーンシートにおける一 面上の長手方向に沿う中央位置及び端部位置ごとに導電 40 ペーストを塗布して内部電極パターンの各々を形成する 工程と、内部電極パターンが形成されたグリーンシート の一面上に他方側のグリーンシートの一面を重ね合わせ た後、焼成処理によって圧電セラミックス体を作製する と同時に内部電極を焼き付ける工程と、圧電セラミック ス体の主表面上に導電ペーストを塗布したうえでの焼き 付け処理によって信号取出電極を形成する工程と、信号 取出電極及び内部電極の各々を用いたうえで圧電セラミ ックス体の中央部及び端部それぞれの分極処理を行う工 程とを含んでいる。 50 【0012】また、第2の製造方法は、焼成済みとなった矩形平板状の圧電セラミックス板を2枚用意した後、各圧電セラミックス板における一面上の長手方向に沿う中央位置及び端部位置ごとに導電ペーストを塗布して内部電極パターンの各々を形成し、かつ、各圧電セラミックス板の他面上に導電ペーストを塗布して信号取出電極及び信号取出電極を形成する工程と、信号取出電極及び内部電極の各々を用いたうえで各圧電セラミックス板の中央部及び端部それぞれの分極処理を行う工程と、内部電極が形成された圧電セラミックス板の一面同士を接着する工程とを含んでいる。

[0013]

【作用】上記構成及び方法によれば、内部電極を分離したうえでの分極処理を行っているので、分離された表面電極を予め形成したうえでの分極処理を実行する必要はなくなり、分極処理完了後に接続電極を形成して信号取出電極を構成する必要もないことになる。

[0014]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。

【0015】図1は本実施例に係る圧電体素子を簡略化して示す一部破断斜視図、図2は製造方法の前段階を示す工程断面図、図3は製造方法の後段階を示す工程断面図であり、図4は製造方法の前段階の変形例を示す工程断面図である。なお、図中の符号1は、圧電体素子である。

【0016】本実施例に係る圧電体素子1は従来例と同一の機能を実現し得るバイモルフ構造とされたものであり、図1で示すように、所定厚みを有する矩形平板状の圧電セラミックス体2、例えば、圧電セラミックス体2、例えば、圧電セラミックス体2を具備している。そして、圧電セラミックス体2の主表面上には一層構造となった信号取出電極3がそれぞれ形成されており、一方側(図では、上側)の信号取出電極3は圧電セラミックス体2の一方側外端面(図では、左側)にまで延出される一方、他方側(図では、下側)の信号取出電極3は圧電セラミックス体2の他方側外端面(図では、右側)にまで延出されている。

【0017】また、この際、圧電セラミックス体2の内部には、その長手方向に沿う中央位置及び端部位置ごとに分離して配置された3つの内部電極4が信号取出電極3と平行する状態となったうえで埋設されている。さらに、これらの内部電極4を挟んだ状態で対向して圧電セラミックス体2を構成するセラミックス領域5,6の各々は、内部電極4と同じく、圧電セラミックス体2の長手方向に沿って分離された3つずつの部分、つまり中央部5a,6aと端部5b,6bとに区分されている。そ50して、セラミックス領域5,6それぞれにおける中央部

5a, 6a及び端部5b, 6bの各々は、従来例同様、 厚み方向に沿って互いに異なる向きごとに分極処理され

【0018】すなわち、これらセラミックス領域5,6 に対する分極処理は信号取出電極3及び内部電極4の各 々を用いて行われているのであり、ここでは、セラミッ クス領域5を構成する中央部5a及び端部5bが分極の 向きA、Bを有し、かつ、セラミックス領域6を構成す る中央部6a及び端部6bが分極の向きC, Dを有する ことになっている。さらに、この圧電体素子1の長手方 10 向に沿う両端縁は側面視「コ」字形状となった一対の挟 持枠体7によって固定支持されており、圧電セラミック ス体2の主表面上に形成された信号取出電極3の各々は 圧電セラミックス体2及び挟持枠体7の互いに異なる外 端面上に形成された外部引出電極8,9のそれぞれに対 して接続されている。

【0019】つぎに、図1で示した圧電体素子1の製造 手順を、図2及び図3で示す工程断面図に基づいて説明 する。なお、これらの図においては、個々の圧電体素子 によって示している。

【0020】まず、図2(a)で示すように、圧電体素 子1を構成する圧電セラミックス体2の多数個に見合っ た大きさ及び形状を有する矩形平板状のグリーンシー ト、つまり圧電セラミックスを用いて作製されたうえで 最終的にセラミックス領域5,6となるグリーンシート 10を2枚用意する。そして、一方側(図では、下方 側)のグリーンシート10における一面上、すなわち、 単一個の圧電セラミックス体2と対応する一面上それぞ れの長手方向に沿う中央位置及び端部位置ごとに、銀や 30 銀パラジウムなどのような導電ペーストをスクリーン印 刷などの手法でもって塗布した後、100℃程度の温度 下で乾燥させることによって互いに分離した状態で配置 された内部電極パターン11を形成する。

【0021】 さらに、図2(b) で示すように、内部電 極パターン11の各々が形成されたグリーンシート10 の一面上に他方側のグリーンシート、つまり内部電極パ ターン11が形成されていないグリーンシート10の一 面を重ね合わせた後、1000℃程度の温度下で焼成処 理する。すると、重ね合わせ状態にあった2枚のグリー 40 ンシート10同士は焼成処理に伴って互いに接合される ことになり、一体となった圧電セラミックス基体12が 作製される。また、これら2枚のグリーンシート10間 に介装されていた内部電極パターン11も焼成処理に伴 って同時に焼き付けられることになり、互いに分離して 配置された内部電極4の各々が形成されたことになる。

【0022】引き続き、図2(c)で示すように、圧電 セラミックス基体12の主表面上に導電ペーストをそれ ぞれ塗布したうえ、100℃程度の温度下で乾燥させる ことによって信号取出電極パターン13を形成した後、

800℃程度の温度下で焼き付け処理すると、信号取出 電極3の各々が形成されたことになる。その後、信号取 出電極3と内部電極4の各々との間に直流電界を印加す ることにより、圧電セラミックス体2を構成するセラミ ックス領域5,6それぞれの中央部5a,6a及び端部 5 b, 6 bに対する分極処理を行う。なお、この際にお ける各部5a, 6a, 5b, 6bそれぞれの分極処理 は、図1で示した分極の向きA~Dとなるように設定し たうえで行われる。

【0023】その後、図3 (a) で示すように、内表面 側の所定位置ごとに所定幅寸法の凹溝14が形成された 挟持枠基体15を用意し、かつ、信号取出電極3が形成 された圧電セラミックス基体12の主表面上それぞれに 対して挟持枠基体15の各々を貼り合わせることによっ て一体化する。そして、個々の圧電セラミックス体2に 見合う大きさ及び形状の範囲を区切って設定された仮想 線のそれぞれに従って圧電セラミックス基体12及び挟 持枠基体15を切断すると、図3(b)で示すような圧 電体素子、すなわち、3つの内部電極4が内部に埋設さ 1に見合う大きさ及び形状の範囲を仮想線で区切ること 20 れた圧電セラミックス体2と一対の挟持枠体7とからな る圧電体素子が得られる。

> 【0024】そこで、得られた圧電体素子それぞれの外 端面上、つまり圧電セラミックス体2及び挟持枠体7の 外端面上に外部引出電極8, 9を形成すると、図1で示 したバイモルフ構造の圧電体素子1として完成する。そ して、この際における各信号取出電極3は外部引出電極 8, 9の各々と「T」字形に接続されたうえ、互いに導 通している。さらにまた、以上のような手順に従って製 造された圧電体素子1の各々は加速度センサに対して組 み込まれたうえ、これら加速度センサにおける加速度検 出用として用いられることになる。

> 【0025】ところで、本実施例に係る圧電体素子1の 製造方法が図2で示した手順に限られることはなく、図 4 で示すような手順を採用することも可能である。な お、図4は圧電体素子1の製造時における前段階の変形 例を示しており、この図4において図2と共通する部品 及び部分については同一符号を付している。

> 【0026】この変形例においては、図4 (a) で示す ように、予め焼成済みとなった矩形平板状の圧電セラミ ックス板、つまり圧電体素子1を構成する圧電セラミッ クス体2の多数個に見合った大きさ及び形状を有する圧 電セラミックス板17の2枚をまずもって用意する。そ して、各圧電セラミックス板17における一面上、すな わち、単一個の圧電セラミックス体2と対応する一面上 それぞれの長手方向に沿う中央位置及び端部位置ごと に、導電ペーストを塗布したうえで乾燥させることによ って互いに分離した状態で配置された内部電極パターン 11の各々を形成する。

【0027】その後、図4(b)で示すように、各圧電 50 セラミックス板17の他面上に導電ペーストを塗布して

信号取出電極パターン13を形成したうえ、内部電極パターン11及び信号取出電極パターン13を同時に焼き付け処理することによって信号取出電極3及び内部電極4の各々を形成する。さらに、各圧電セラミックス板17における信号取出電極3と内部電極4の各々との間に直流電界を印加することにより、その長手方向に沿う中央部17a及び端部17bに対する分極処理を行う。すなわち、これら圧電セラミックス板17の各々は最終的にセラミックス領域5,6となるものであり、ここではセラミックス領域5,6それぞれの中央部5a,6a及10び端部5b,6bに対する分極処理を行ったことになる。

【0028】さらに、図4(c)で示すように、内部電極4の各々が形成された圧電セラミックス板17の一面同士を熱硬化性接着剤(図示していない)を用いて接着したうえで加熱すると、これらの圧電セラミックス板17は一体化された圧電セラミックス基体12となる。そして、この際、以上の手順に従って作製された圧電セラミックス基体12は、図2(c)で示したと同構造を有していることになる。そこで、図3で示した製造方法の20後段階における手順に従うと、図1で示したバイモルフ構造を有する圧電体素子1として完成する。

[0029]

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る圧電体素子及びその製造方法によれば、分離して配置された内部電極を圧電セラミックス体の内部に形成し、かつ、これらの内部電極を用いたうえでセラミックス領域それぞれの各部に対する分極処理を行っているので、分離された表面電極を予め圧電セラミックス体の主表面上に形成したうえでの分極処理を実行する必要はなくなり、分 30

極処理完了後に接続電極を形成することによって2層構造の信号取出電極を構成する必要もなくなる。その結果、2層構造の信号取出電極を構成する際におけるような各種の不都合が生じることは起こらず、圧電体素子の製造時に要する手間の削減を図ることができるという効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施例に係る圧電体素子を簡略化して示すー 部破断斜視図である。

【図2】本実施例に係る製造方法の前段階を示す工程断 面図である。

【図3】本実施例に係る製造方法の後段階を示す工程断面図である。

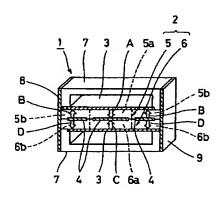
【図4】本実施例に係る製造方法の前段階の変形例を示す工程断面図である。

【図5】従来例に係る圧電体素子を簡略化して示す一部 破断斜視図である。

【符号の説明】

- 1 信号取出電極
- 2 内部電極
- 3 圧電セラミックス体
- 4 表面電極
- 5 接続電極
- 6 セラミックス領域
- 7 セラミックス領域
- 6 a セラミックス領域の中央部
- 6 b セラミックス領域の端部
- 7 a セラミックス領域の中央部
- 7b セラミックス領域の端部

[図1]



【図5】

